MENARBEIT AUF DE VERTRAG ÜMER DIE INTERNATIONALE ZUS **GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:			PCT		
Hütter, Klaus CLARIANT SERVICE GMBH Patente, Marken, Lizenzen	Clariant GmbH Patente, Marken, Lize Akte / Vorg.			IG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG	
Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach ALLEMAGNE	Eing. 22. Sep. 20			NATIONALEN VORLAUFIGEN RÜFUNGSBERICHTS (Regel 71.1 PCT)	
	OWV		(Negel / I.T POT)		
	O ablegen	Absendedatum (TagMohatVahr) 21.09.2004			
	O verteilen				
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwa	lits				
2002DE305			WICHTIGE MITTEILUNG		
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmelded			atum (TagMonatUahr) Prioritätsdatum (TagMonatUahr)		
PCT/EP 03/03666 09.04.2003			17.04.2002		
Anmelder OLANA CARDULA A A					
CLARIANT GMBH et al.					

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Pr

 üfung beauftragte Beh

 örde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt

D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Commare, I

Tel. +49 89 2399-2883



Rec'd PTYPTO 13 OCT 2004

VERTRAG ÜBEDIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

RECEIVED

2 2 SEP 2004

							MIDO	
Aktenzeichen des Anmeiders oder Anwalts 2002DE305			es Anmelders oder Anwalts	WEITERES VOR	GEHEN	siehe Mitteilung vorläufigen Prü	g über die Übersendung difungsberichts (Formblatt	les Internationalen PCT/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03666				Internationales Anmelo 09.04.2003	ledatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mil 17.04.2002	onat/Jahr)
			atentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation	and IPK			
GO	3F7/0	Ю						
• •••••	elder							
CLA	AHIA	NT G	MBH et al.					
1.	Die	ser int	ternationale vorläufige Pri jten Behörde erstellt und 1	üfungsbericht wurde v	on der m	it der internatio	nalen vorläufigen Prüf	ung
	200	annag	ion benefac erstent and	wiid deili Allilleider ge	anab An	ikei 30 ubermili	len.	
_	ъ.							
2.	Die	ser B	ERICHT umfaßt insgesam	nt 4 Blätter einschließ	lich diese	es Deckblatts.		
	\boxtimes	Auß	Berdem liegen dem Berich	t ANLAGEN bei; dabe	ei handeli	t es sich um Blä	ätter mit Beschreibung	en. Ansprüchen
		una	<i>l</i> oder Zeichnungen, die ge lörde vorgenommenen Be	sändert wurden und d	iesem Be	richt zuarunde	liegen undhder Rlätte	r mit vor dieser
		PCT	r).	····g····g····			tt oor der verwaltungs	monanten zum
	Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blätter.							
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.	Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:							
	I	\boxtimes	Grundlage des Beschei	ds				
	H		Priorität ·			•		
	Ш		Keine Erstellung eines	Butachtens über Neul	eit, erfin	derische Tätigk	eit und gewerbliche Ar	nwendbarkeit
	IV		Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung					
	٧		Begründete Feststellung gewerblichen Anwendb	g nach Regel 66.2 a)ii arkeit: Unterlagen und) hinsicht Frklärur	lich der Neuhei	t, der erfinderischen T	ätigkeit und der
	VI		Bestimmte angeführte L			gon zai Otatza	ing dieser i eststellung	
	VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung							
	VIII		Bestimmte Bemerkunge	n zur internationalen	Anmeldu	ng		
Datun	n der I	Einreid	hung des Antrags		Datum d	er Fertigstellung	dieses Berichts	
∩ Ω 1.	08.11.2003							
00.1	1.200	JS			21.09.2	2004		
Name beaufi	und F	ostan n Behö	schrift der mit der internation örde	alen Prüfung	Bevollma	ichtigter Bediens	teter	selves Pelenies
Europäisches Patentamt				_		118		
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d			Ludi, M					
Fax: +49 89 2399 - 4465			Tel. +49	89 2399-2229		2 and a state		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03666

l.	Grund	lage	des	Berichts
----	-------	------	-----	-----------------

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Ве	Beschreibung, Seiten						
	1-	16	in der ursprünglich eingereichten Fassung					
	Ar	sprüche, Nr.						
	1-	14	eingegangen am 18.05.2004 mit Schreiben vom 17.05.2004					
2	uic	Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.						
	Die ein	e Bestandteile stande gereicht; dabei hande	n der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache elt es sich um:					
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).						
		die Veröffentlichung	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).					
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).						
 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäur internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worde 								
		in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.						
		zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde nac	chträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
		bei der Behörde nac	chträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.						
4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:								
		Beschreibung,	Seiten:					
		Ansprüche,	Nr.:					
		Zeichnungen,	Blatt:					
5.		angegebenen Grund	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den len nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).					
(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind o beizufügen.)								

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/03666

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-14

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-14

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-14

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1). Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: DE 100 01 135 A

D1 betrifft eine Beschichtungszusammensetzung, die ein Polykondensat oder dessen Vorstufen (Spalte 7, Zeile 24 bis Spalte 8, Zeile 35) und nanoskalige anorganische Festoffteilchen (Spalte 10, Zeilen 23 bis 45) umfaßt. D1 offenbart die Verwendung dieser Zusammensetzung als Resist zur Mikrostrukturierung von Komponenten, siehe Spalte 15, Zeilen 37 bis 56.

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart eine Anordnung, die keinen Bottomcoat bestehend aus einem aromatischen Polymer oder Copolymer enthält.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen 2). werden, eine verbesserte Methode zur Mikrostrukturierung elektronischer Bauteile zu entwickeln.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

Aus der Lehre des Dokuments D1 und aus seinem Fachwissen könnte der Fachmann die vorliegende Erfindung ohne erfinderisches Zutun nicht ableiten

Die Ansprüche 2-14 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls 3). die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.



5



Patentansprüche

- 1. Mikrolithographische Anordnung enthaltend
- a) eine mikrostrukturierte Schicht einer Nanokomposit-Zusammensetzung enthaltend
- a1) ein polymerisierbares Silan der allgemeinen Formel (I) und/oder (II) und/oder davon abgeleitete Kondensate

 SiX_4 (I)

in der die Reste X gleich oder verschieden sind und hydrolysierbare Gruppen oder Hydroxylgruppen bedeuten;

 $R^1_a R^2_b SiX_{(4-a-b)}$ (II)

- worin R¹ ein nicht hydrolysierbarer Rest ist, R² einen eine funktionelle Gruppe tragenden Rest bedeutet, X die vorstehende Bedeutung hat und a und b den Wert 0, 1, 2 oder 3 aufweisen, wobei die Summe (a + b) den Wert 1, 2 oder 3 aufweist, sowie
 - a2) nanoskalige Teilchen aus der Gruppe der Oxide, Sulfide, Selenide, Telluride, Halogenide, Carbide, Arsenide, Antimonide, Nitride, Phosphide, Carbonate,
- 20 Carboxylate, Phosphate, Sulfate, Silikate, Titanate, Zirkonate, Aluminate, Stannate, Plumbate sowie Mischoxide davon, als Topcoat;
 - b) einen Bottomcoat bestehend aus einem aromatenhaltigen Polymer oder Copolymer enthaltend Novolake, Styrole, (Poly)hydroxystyrole und/oder (Meth)Acrylate;
- 25 c) ein Substrat.
 - 2. Mikrolithographische Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Topcoat a) ein Solfilm ist.
- 30 3. Mikrolithographische Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat c) ein Halbleitermaterial ist.





4. Mikrolithographische Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Nanokomposit-Zusammensetzung 1 bis 50 Volumenprozent, vorzugsweise 1 bis 30 Volumenprozent, nanoskalige Teilchen enthält.

5

- Mikrolithographische Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die nanoskaligen Teilchen mit Verbindungen aus der Gruppe der Carbonsäuren, Carbonsäureamide, Carbonsäureester, Aminosäuren, ß-Diketone, Imide, quartären Ammoniumsalzen der allgemeinen
 Formel N⁺R¹⁰R²⁰R³⁰R⁴⁰Y⁻ wobei die Reste R¹⁰ bis R⁴⁰, gleich oder verschieden sind und aliphatische, aromatische und/oder cycloaliphatische Gruppen sein können und Y⁻ ein anorganisches oder organisches Anion darstellen, oberflächenmodifiziert sind.
- 6. Mikrolithographische Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Nanokomposit-Zusammensetzung polymerisierbare monofunktionelle und/oder bifunktionelle Monomere, Oligomere und/oder Polymere aus der Gruppe der (Poly)Acrylsäure, (Poly)Methacrylsäure, (Poly)Acrylate, (Poly)Methacrylate, (Poly)Methacrylamide,
- (Poly)Carbamide, (Poly)Olefine, (Poly)Styrol, (Poly)Amide, (Poly)Imide, (Poly)Vinylverbindungen, (Poly)Ester, (Poly)Arylate, (Poly)Carbonate, (Poly)Ether, (Poly)Etherketone, (Poly)Sulfone, (Poly)Epoxide, Fluorpolymere, Organo(poly)siloxane, (Poly)Siloxane und Hetero(poly)siloxane enthält.
- 7. Mikrolithographische Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Nanokomposit-Zusammensetzung ein Fluorsilan der Formel (III) enthält

 $R^3 (X^1)_3 Si$ (III)

30 worin

 R^3 ein teil- oder perfluoriertes C_2 - C_{20} -Alkyl ist, und X^1 C_1 - C_3 -Alkoxy, Chlor, Methyl oder Ethyl bedeuten.



20



- 8. Mikrolithographische Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Nanokomposit-Zusammensetzung einen Vernetzungsinitiator enthält.
- Verfahren zur Herstellung einer mikrolithographischen Anordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, umfassend die Schritte:
 - i) Herstellung eines planaren ungehärteten Solfilms der besagten Nanokomposit-Zusammensetzung;
- ii) Herstellung eines Zielsubstrats, bestehend aus einem Bottomcoat b) und 10 einem Support c);
 - iii) Übertragung von Solfilm-Material aus i) mittels eines mikrostrukturierten Transferprägestempels auf den Bottomcoat b) in ii);
 - iv) Härtung des übertragenen Solfilm-Materials;
- v) Abtrennung des Transferprägestempels unter Erhalt einer geprägten 15 Mikrostruktur als Topcoat a).
 - 10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der ungehärtete Solfilm i) auf einem planaren Ausgangssubstrat, bestehend aus einem Support und/oder einem haftvermittelnden Film, aufgebracht ist.
 - 11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Transferprägestempel aus Silikon, Glas oder Kieselglas besteht.
- 12. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 11, dadurch
 gekennzeichnet, dass der Transferprägestempel für 5 bis 300 Sekunden in den Solfilm i) hineingedrückt, dann herausgezogen und innerhalb von 10 bis 300 Sekunden auf dem Bottomcoat b) aufgesetzt wird und über eine Dauer von 10 bis 300 Sekunden mit einem Druck von 10 bis 100 kPa gegen b) gedrückt wird.
- 30 13. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine thermische Härtung oder eine UV-Härtung durchgeführt wird, während der Transferprägestempel gegen b) gedrückt ist.





- 14. Verfahren zur Herstellung eines mikrostrukturierten Halbleitermaterials, umfassend die Schritte i) bis v) nach Anspruch 9, wobei Support c) das zu strukturierende Halbleitermaterial darstellt, sowie die Schritte
- vi) Plasmaätzung der Restschicht des Nanokomposit-Solfilms, vorzugsweise mit CHF₃/O₂-Plasma,
 - v) Plasmaätzung des Bottomcoat, vorzugsweise mit O2-Plasma,
 - vi) Ätzung des Halbleitermaterials oder Dotierung des Halbleitermaterials an den geätzten Stellen.